

電気通信大学 平成20年度シラバス

授業科目名	Introduction to Micro Mechatronics		
英文授業科目名	Electron Devices		
開講年度	2008年度	開講年次	3、4年次
開講学期	前学期	開講コース・課程	昼間コース
授業の方法	講義	単位数	2
科目区分	総合文化科目-国際科目-		
開講学科・専攻	情報通信工学科 情報工学科 電子工学科 量子・物質工学科 知能機械工学科 システム工学科 人間コミュニケーション学科		
担当教官名	青山 尚之		
居室	東4-304		

公開E-Mail	授業関連Webページ

<b>【主題および達成目標】</b>
Introduction to Micro Mechatronics such as micro sensor,micro actuator as well as MEMS technology.

<b>【前もって履修しておくべき科目】</b>
Physics and Chemical

<b>【前もって履修しておくことが望ましい科目】</b>
Physics and Chemical

<b>【教科書等】</b>
MEMS and Micro Technology

<b>【授業内容とその進め方】</b>
Some topics will be shown at each class and discuss the common technology among these system

## 電気通信大学 平成20年度シラバス

<b>【成績評価方法及び評価基準(最低達成基準を含む)】</b>
Report and presentation about the topics.

<b>【オフィスアワー：授業相談】</b>
Mon 15:00-17:00

<b>【学生へのメッセージ】</b>

<b>【その他】</b>